

日本技術士会化学部会 1 月度講演会

主催：公益社団法人日本技術士会 化学部会

協賛：触媒学会他

会期：2015 年 1 月 22 日（木）13 時 30 分～17 時 00 分

会場：日本技術士会葺手第二ビル 5F 会議室（東京都港区虎ノ門 4-1-20 田中山ビル隣）

<http://www.engineer.or.jp/images/maptokyo.bmp>

参加申込締切：1 月 15 日（木）

プログラム：

講演 1：「地熱発電」（仮題）海江田秀志氏（電力中研上席研究員）

講演 2：「液晶ディスプレイの新規バックライト技術」川崎統氏（JNC、技術士化学部門）

<https://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>

参加費：日本技術士会会員、触媒学会会員 1,000 円、（修習技術者、技術士補及び JABEE 認定コース修了者も会員並み）、一般 2,000 円

参加申込方法：日本技術士会 HP（<http://www.engineer.or.jp/ippan/dmsw0211.php>）または日本技術士会化学部会 沢木まで E-mail でお申込下さい。

申込先：〒140-0011 東京都品川区東大井 5-15-14-1301 沢木技術士事務所・沢木 至

電話/FAX：(03)6433-9696 E-mail：cycle.sawaki@nifty.com

以上